



# 中華民國專利證書

發明第 I 266045 號

發明名稱：微扭力測定機及測定方法

專利權人：正修科技大學

發明人：施松村、吳彥德

專利權期間：自2006年11月11日至2025年6月6日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局

局長 蔡練生



95

月

11

日

中華民國

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自公告之日起消滅。